

中国科学院半导体研究所

档案借阅审批单

借阅部门			借阅人		
			电 话		
借阅日期			归还日期		
档案类别 (请打勾)	<input type="checkbox"/> 科研 (说明: 需借阅人所在课题组负责人并科技处负责人签字) <input type="checkbox"/> 设备 (说明: 需借阅人所在课题组负责人并科技处负责人签字) <input type="checkbox"/> 专利 (说明: 需借阅人所在课题组负责人并成果与信息化中心 1#706 签字) <input type="checkbox"/> 会计 (说明: 需借阅人所在课题组负责人并财务处负责人签字) <input type="checkbox"/> 基建 (说明: 需借阅人所在课题组负责人并基建处负责人签字) <input type="checkbox"/> 外事批件 (说明: 需借阅人所在课题组负责人并人事处负责人签字) <input type="checkbox"/> 文书 (说明: 需借阅人所在课题组负责人并机关归口部门负责人签字) <input type="checkbox"/> 名人 (说明: 需借阅人所在课题组负责人或机关部门负责人签字) <input type="checkbox"/> 声像、实物 (说明: 需借阅人所在课题组负责人或机关部门负责人签字) <input type="checkbox"/> 人事 (说明: 仅限人事处借阅并人事处负责人签字) <input type="checkbox"/> 其他, 请注明:				
借阅目的 (仅限于借阅 本课题组形成 的各类档案)					
课题负责人			主管部门 负责人		
			主管 所领导		
档号、凭单号、专利号 (不知档号可不填)			案 卷 (文件) 标 题 (内容较多附页填写)		